PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 09-048616

(43) Date of publication of application: 18.02.1997

(51)Int.Cl. C01G 3/00 C01G 1/00

C23C 18/12 H01B 12/06 H01B 13/00

(21)Application number: 07-199442 (71)Applicant: NATL RES INST FOR METALS

SHOWA ELECTRIC WIRE & CABLE

CO LTD

(22)Date of filing: 04.08.1995 (72)Inventor: KUMAKURA HIROAKI

TOGANO KAZUMASA HASEGAWA TAKAYO NAKAMOTO TAKAO

(54) OXIDE SUPERCONDUCTIVE FILM USING ORIENTED SUBSTRATE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily obtain an oxide superconductive film excellent in orientation and excellent in superconductive characteristics such as a critical electric current density by forming an oxide superconductive film on a metal substrate having in-plane orientation.

SOLUTION: A metal member is rolled in a draft of $\geq 75\%$ to produce the recrystallized metal substrate having a strongly threedimensionally oriented aggregate tissue. On the metal substrate, a film comprising an oxide superconductor precursor consisting mainly of an organic acid salt or an organic metal compound composing the oxide superconductor is formed. The film is thermally treated under a low oxygen fractional pressure of $\geq 10-1$ atm to thermally decompose the precursor, thus forming the oxide superconductive film on the metal substrate.

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出廣公開番号

特開平9-48616

(43)公開日 平成9年(1997)2月18日

のは、「一体を					
开埋士 · 守谷 一)进	(74)代埋人				
金属材料技術研究所内					
つくば市千現1丁目2番1号 科学技術庁					
熊倉 洛明	(72) 発明者				
Tr.					
神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1					
昭和電線電纜株式会社					
000002255	(71) 田殿人				
茨城県 ひへば市千典一丁目 2 番 1 号		月4日	平成7年(1995)8月4		(22) 出版口
科学技術庁金属材料技術研究所長					
390002901	(71)田願人		特欄平7-199442	qµ	(21) 出願番号
未請求 請求項の数9 〇L (全 5 頁)	審査請求 未請求				
13/00 565D			ប្រ	13/00	
12/06 ZAA	В		ZAA	12/06	H01B
18/12 ZAA	C23C 1		ZAA	18/12	C23C
1/00 S				1/00	
3/00 ZAA	C 0 1 G		ZAA	3/00	COIG
技術 教// 澳 灯	\tag{\tau}	万凡数组籍与	裁别記号		(51) Int.Cl.

(54) 【発明の名称】 配向性基板を用いた酸化物超伝導膜及びその製造方法

(57) 【要称】

【課題】 面内配向性に優れ、臨界電流密度の高い超伝導膜を製造する。

導膜を製造する。 【解決手段】 金属部材に75%以上の圧下率で強圧短加工を施して再結晶化させ、強く3次元的に方位配列した集合組織を有する網等の金属基板上に、酸化物超伝導体の前駆体からなる有機酸塩又は有機金属化合物等を含む膜体を形成した後、二の前駆体を10-1atm以下の低酸素分圧下で熱分解させるか、あるいはこの金属基板上に金属基板と反応して酸化物超伝導膜を形成する構成元素を含む有機酸塩又は有機金属化合物等の膜体を形成した後、熱処理を施すことにより、集合組織の方位を引き継ぎ面内配向性に優れ、臨界電流密度の高い超伝導膜を符めに製造する。

学語十語向外の多面の例

【請求項1】面内配向性を有する金属基板上に酸化物超伝導膜を形成したことを特徴とする配向性基板を用いた酸化物超伝導膜。

【請求項2】面内配向性を有する金属基板は、強く3次元的に方位配列した集合組織を有する金属基板からなることを特徴とする請求項1記載の配向性基板を用いた酸化物超伝導膜。

【請求項3】面内配向性を有する金属基板は、金属部材に75%以上の圧下率で圧延加工を施した後、再結晶化させた金属基板である請求項1又は2記載の配向性基板を用いた酸化物超伝導膜。

01

【請求項4】金属部村に強圧延加工を施し、再結晶化させて強く3次元的に方位配列した集合組織を有する金属基板を製造した後、二の金属基板上に酸化物超伝導体の前駆体からなる膜体を形成し、次いで熱処理を施して前記前駆体を熱分解させることにより前記金属基板上に酸化物超伝導膜を形成することを特徴とする配向性基板を用いた酸化物超伝導膜の製造方法。

【請求項 2】酸化物超伝導体の前駆体は、酸化物超伝導体を構成する金属元素を含む有機酸塩又は有機金属化合物からなる請求項 4 記載の配向性基板を用いた酸化物超伝導膜の製造方法。

20

【請求項6】熱処理は、酸素分圧10-1atm以下の低酸素分圧下で施される請求項4又は5記載の配向性基板を用いた酸化物超伝導膜の製造方法。

【請求項7】金属部材に強圧延加工を施し、再結晶化させて強く3次元的に方位配列した集合組織を有する金属基板を製造した後、この金属基板上に金属基板と反応して酸化物超伝導膜を形成する構成元素を含む膜体を形成し、次いた熱処理を施すことにより前記金属基板上に酸化物超伝導膜を形成することを特徴とする配向性基板を用いた酸化物超伝導膜の製造方法。

【請求項8】金属基板と反応して酸化物超伝導膜を形成する構成元素を含む膜体は、有機酸塩又は有機金属化合物がらなる請求項7記載の配向性基板を用いた酸化物超低導膜の製造方法。

【請求項9】3次元的に方位配列した集合組織を有する金属基板は、金属部材に75%以上の圧下率で圧延加工を施し、再結晶化させた金属基板よりなる請求項4又は7記載の配向性基板を用いた酸化物超伝導膜の製造方法。

40

【発明の詳細な説明】

0001]

【発明の属する技術分野】本発明は酸化物超伝導膜及びその製造方法に係り、特に配向性に優れた超伝導層を有し、これにより臨界電流密度(以下」。と称する)等の超伝導特性に優れた酸化物系の超伝導膜を容易に製造することの可能な配向性基板を用いた酸化物超伝導膜及びその製造方法の改良に関する。

[0002]

【0003】即も、酸化物系の高温超伝導なは層状結晶構造を有することが知られているが、このため結晶粒界が存在すると、そこでの超伝導電光の及渡しが阻害されて(弱結合の問題)」cの値が著しく低下するという問題がある。実用化への用途を考えた場合、例えばバルク体、膜体や線材に対しては殆どの場合多結晶体における弱結合用せざるを得ないので、上記の多結晶体における弱結合は大きな問題となり、特にその影響の大きいイットリウム系、即ちYBa2Cu3〇× 釆(以下Y系と歩する)の膜体の場合に深刻な問題を生ずる。

【0004】以上のような酸化物超低導体の多結晶体における弱結合の問題を解決するためには、結晶方位の配向性を高め、鞣接する結晶粒間の方位のずれを小さくする必要がある。このような結晶方位の配向性を高める方法として、蒸着技術を用いる方法が知られている。蒸着技術を用いて酸化物超伝導体の多結晶体の薄膜を形成する場合、非いなことに多くの場合、結晶の c 一軸方向が膜面に重直に配列した、いわみる c 一軸配向が得られることが知られている。

30 大幅に改善され、高いJc値の超伝導体が得られてい 体を c 一軸配向させることによってのみ上記の弱結合が が得られている。 する)銀被糧テープによっても、高いJc り形成したテープ、即ち圧延加工後熱処理を描したBi5 S r 5 C a 5 C n 2 Ox (以下、Bi-2232巻 疑問法により形成したBi2 下、Bi-22 【0005】ビスマス系、即ちBi-〇米 この場合、Bi系超伝導体では蒸着による他、溶融 (以下、B 12と称する)厚膜や、銀シース法によ レス殊、即もBi-SェーCai米と終中の) 歯伝導存がは、 S 0 D \bigcirc 値の超伝導体 u 2 2 2 Ca O × 多結晶 3 上楔 定

【0006】しかしながら、Y系毎の酸化物超伝導体では、超伝導体を構成する多結晶体がたとえ。一軸を共有しても。一面内での方位のずれ、即ちa、b軸方向のずれが存在すると、依然として弱結合の問題を解決することができず、J。が低い値に止まる。このような材料に対しては、。一軸方向のみならずa、b軸方向も配列した、即ち3次元的に方位を配列させた多結晶体を得ることが必要となる。

【0004】勿論、3次元的に方位が配列した多結晶体を得ることは、Y米超伝導体のみならずB:米年の超伝導体においても高い」。値を得るために好ましいことは

50

00]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたよう化物超伝導体においては3次元的に方位配列した て、以下のような方法が検討されている。 存を辞るこ ているが、 とがその超伝導特性の向上の観点から望まれ よのこ Ü な方法とし てY系超伝導体に 17 17 ¥ (` 許品

方法。 (イ) 単結晶基板上に蒸着により超伝導薄膜を形成す

10

法も厚膜を形成することが困難である上、(イ)の方法では単結晶堪板を用いるため、長尺化に難点があり、ま **だ困難な課題を多く残している。即ち、** の方位を超伝導薄膜が引き継ぎ面内配向させる方法。 ある上、 ム安庶化ジルコーア) バッファ な蒸着技術に に特別な装置を必要とするため、同様に長尺化に難点が Y系の超伝導薄膜を形成するこ 【0009】(ロ)ニッケル合金等の金属基板上に特殊 (ロ)の方法では3次元配列したバッファー層の形成 その工程が複雑となる欠点を有する。 よって3次元配列したYSZ 上記の方法はそのスケールアップには未 一層を形成し、その上に オニオウ、バッファー 上記いずれの方 (イットリウ

供することをその目的とする。 超伝導特性を有する酸化物伝導膜及びその製造方法を提 れたもので、 【0010】本発明は以上の難点を解決するためになる 3 次元的な配向性の良好な、従って優れた

20

[0011]

膜体を形成し、次いで熱処理を施して前躯体を熱分解させることにより金属基板上に酸化物超伝導膜を製造する に方位配列した集合組織を有する金属基板を製造した 部材に強圧延加工を施し、再結晶化させて強く3次元的 面内配向性を有する金属基板を用いるものである。 めに、本発明の配向性基板を用いた酸化物伝導膜は、金 属基板上に酸化物超伝導膜を形成する際に、 【課題を解決するための手段】上記の目的を達成す とができる。 上記の配向性基板を用いた酸化物超伝導膜は この金属基板上に酸化物超伝導体の前駆体から n 11 ر الم 基板とし 金属 \mathbb{H} B И

30

せて強く3次元的に方位配列した集合組織を有する金属 趙伝導膜は、金属部材に強圧延加工を施し、再結晶化 て酸化物超伝導膜を形成する構成元素を含む膜体を形成し、次いで燃処理を描すことによっても製造することが [0012] 407 の金属基板上に金属基板と 上記の配向性基板を用いた酸化物 区でい Ox

40

[0013]

物伝導膜は、 【発明の実施の形態】本発明の配向性基板を用いた酸化 **馬板を用いる** 金属基板上に酸化物超伝導膜を形成する際 このような基板として純金属基板の他、合 て面内配向性を有する依属基板を用いる (1 (r 中 ${}^\circ_{\mathcal{N}}$ 金属場板と しては、 を強く Çf.

> 4 ない 1.後再結晶化させると、極めて強い((10 **やゐためためる。金鳳基板として銅を用いた場合、** 1]) が形成される。 3次元的に方位配列した集合組織を有す 十分に発達した立法体集合組織が得られない場合が テープが適している。圧下率が12%未満の場合に ことが好ましい。このような金属基板は5%以上の圧下櫓で圧延却工を描した後 より得られ、特に鍼又は銅合金を基体と このような金属基板は、 る金属基板を使 0) 0 0] 再結晶 金属部 強加

方位配列した集合組織を有するもので、 形成し、次いで熱処理を描した前原体を熱分解な中や二とにより金属基板下に喙化物晶伝導膜を発見に製造する 向させることができる。 方位をその上に形成された超伝導膜が引き継ぎ、面内配 織を有する食風基板を使用することにより、 **方位を超伝導膜が引き継ぎ、面内配向させることができ** が向上する。また、上記の配向性基板を用いた酸化物超 у 云導膜法、 【0014】上記の強く3次元的に方位配列した集合組 金属基板上に酸化物超伝導体の前駆体からなる膜体を とができる。 金属部材に強圧延加工を施して再結晶化 このような金属基板は、 これにより」。 等の超伝導特性 強く3次元的に (1 の集合組織の 金属基板の 外件

成されるが、 む有機酸塩又は有機金属化合物からなるものを用いる **ルコキシド、金属アセチルアセトナート等の有機金属化** 構成する金属元素を所定の比率で含有する物質により形 【0015】霰化整幅伝導存の指駆存としたは、ወ次はB;米やY米の霰化整菌伝導存や構成する領風光紫や伯 溶剤や水等の単独または混合した溶媒に溶解した混合液 **メデカン畷、** とが好ましい。このような前駆体は、酸化物超伝導体を 合物を嵌化水素系、 このような物質としては、オクチル酸、ネ ナフテン酸等の金属有機酸塩または金属ア **エーアラ米、アラコーラ米等の台襲**

混合した混合物を用いるこ 末等の仮焼粉末をオワフィン系等の有機物パインダーに の成骸紫分田下が描す二 分解させるための熱処理は、酸素分圧10-1 a t m以下 とが好ましい。 1 も可能である。前駆体を熱 この理由は、酸

庖すコとによっても谷島に製造するコとができる。この金属貼板と反応して製化物超伝導膜を形成する構成七米 超伝導膜は、金属部材に強圧延加工を施して再結晶化さ を含む膜体と る構成元素を含む膜体を形成し、次いで熱処理を 属基板上に金属基板 Γ 上記の右機骸樋又は右機金属化合物 と反応して酸化物超伝導膜を

50 酸化物超伝導膜の構成元素となるので、例えばY系の場 【0018】この場合には、金属基板を形成する元素が

素分圧が10-1atmを越えると反応が早すぎて良好な配向状態が得られないことによる。 が用いられる。 【0016】また、固相粉、 上記の配向性基板を用いた酸化物 共沈粉またはゾルーダル粉

<u>£</u>

U

合に金属基板として鯛を用いれば、膜体を形成する元素はYとBaである。以上の配向性基板を用いた酸化物超伝導膜の製造方法においても、金属基板として、金属部材に 2.5 %以上の圧下率で圧延加工を施し、再結晶化させた金属基板を用いることが好ましいことはいうまでもない。

[0019]

【実施例】以下本発明の実施例および比較例について説出する。

"共施例1

の領ラ

ープの全圧下率は89%であった。

厚さ2mm×幅10mmの歴面積を有するテープ状の無酸素銅を減面率10%づしでアニールなしで圧延し、(220)に強配向した銅テープを製造した。このとき

【0020】1の鍋デープを観黙中650℃でアリーパリ、(200)に強く配回した再結晶鍋デープを得た。1のようにして待た再結晶鍋デープ上に、Y及びBaの各メクチン酸塩を、その金属分がY:Ba=1:2のモン比を有するようにキシレン中に所供の濃度で溶解した流冷溶液を整布し、500℃で仮施後、酸素分圧3×10-1atm、750℃の雰囲気下で2時間焼成して酸化物超行過限を形成した。

20

【0021】以上のようにした製造した酸化物超伝導験のJcを液体組採中が選定した結果、6×104 A/cm5の値が得られた。また、酸化物超伝導膜のX線回だの結果、個内配向が確認された。

浜施例 2

銅テープの全圧下率を15%とした以外は実施例1と同類アープの全圧下率を15%とした以外は実施例1と同様の方法により、酸化物超伝導膜を形成した。

【0022】以上のようにして製造した酸化物超伝導膜の」でを液体窒素中で測定した結果、4×104 A/でm。の何が得られた。また、酸化物超伝導膜のX線回折の結果、面内配向が確認された。

億チープの食用下餐や85%、適合発液中のY、Ba及びCuモル比やA:Ba:Cu=1:2:3、よした以外に状癌向1と回榛の方預により、쪯化物超伝導膜や房及いた。

【0023】以上のようにした製造した酸化物超伝導膜の J c 外後体観黙中で選供した結果、 2×10~ A/c m5 の値が得られた。また、製化物超反導膜のX線回折の結果、固内配向が強調された。

40

実施例 4

領企祭浚市のY、Ba及びCuポル比をY:Ba:Cu=1:2:3とし、焼成祭年を酸素分圧1atm、910℃×2時間焼成とした以外は状焰囱1と回接の方法により、酸化物超低準膜を形成した。

【0024】以上のようにして製造した酸化物超伝導膜の』。を液体窒素中で測定した結果、3×104 A/cm5 の値が得られた。また、酸化物超伝導膜のX線同析の結果、面内配向が確認された。

光敷囱

07

厚さ2mm×幅10mmの断面積を有するアープ状の無酸素鑑や減固率10%づしたアニーブなつた圧延した鑑アープを製造した。このときの鶴アープの食圧下型は50%にあらた。

囲気下で2時間焼成して酸化物超伝導膜を形成した。 銅テープ上に、Y及びBaの各オクチル酸塩を、その金 °Cで仮焼後、酸素分圧3×10-4 a t m、 属分がY:Ba [0025] ノ中に所定の濃度で溶解した混合溶液を塗布し、 て再結晶銅テー 11:2のモル比を有するように の館デ プを得た。このよ ープを掲載中650°Cでアニ うにして得た再結晶 \sim 50℃の終 500 サツフ 11

【0076】以上のようにして製造した酸化物超伝導膜の」。を液体電素中で測定した結果、2×102 A/cm5の値が得られた。また、酸化物超伝導膜のX線回折の結果、固内配向は偏認できなかった。

[0027]

【発明の効果】以上のべたように、本発明によれば、面内配向性を有する金属基板上に酸化物超伝導膜を形成したことにより、配向性に優れ臨界電流発展等の超伝導特性に優れた酸化物系の超伝導膜を容易に製造することができる。また、このような金属基板は、金属部材に所定の用下率で圧延加工を短した後、再結晶化させて強く3次元的に方位配列した集合組織を待ることにより、容易に待られる。

30

【0028】本発明による配向性基板を用いた酸化物超伝導膜及びその製造方法は、特にY米の超伝導膜に適しており、この場合には高い隔界電流密度とともに液体電素のような高温で色の酸化物超伝導体より遥かに優れた臨界破界を持つ。安価な液体窒素での超伝導応用を促進する大きな利点を有する。さらに、本発明は長尺テープや大面積の膜体に適する。

フロソトページの終す

(72) 発明者 戸叶 一正

つくば市千現1丁日2番1号 科学技術庁金属材料技術研究所内

(72) 発明者 長谷川 隆代

(42) 発明者 仲本 隆男 川崎市川崎区小田栄2丁月1番1号 昭和電線電纜株式会社内